

**AVVISO DI ESCLUSIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.  
RUP: Rosario Corrado Spinella

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

Denominazione della gara: **GARA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN "SISTEMA PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SUPERFICI TRAMITESPETTROSCOPIA DI FOTOELETTRONI (XPS) E SPETTROSCOPIA DI ELETTRONI AUGER (AES)" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND\_NANO" - CUP G66J17000350007 \_ CUI F80054330586202200103**  
CIG 9470896E9C

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**Importo a base d'asta:** € 1.754.000,00 oltre IVA

**Oneri per la sicurezza** dovuti a rischi da interferenze: € 0,00

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa

**Offerte ricevute:** n° 1

**Operatore economico escluso:** Assing spa , sede legale in Monterotondo (RM) Via Edoardo Amaldi n. 15, p.i. 01603091008

**Valore finale dell'appalto:** -----

**Provvedimento di esclusione:** Prot. n. 19484 del 25.01.2023

**Subappalto:** ---

**Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** T.A.R. Sicilia, Catania

**Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti:** Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – [gare@imm.cnr.it](mailto:gare@imm.cnr.it)

**Il Direttore IMM-CNR  
Dott. Vittorio Privitera**